



未標示表面加工符號



未標示	圓角	0.5	R
	倒角	0.5	C

4-C5

多孔陶瓷/SIC(黑色)

POL6-M5M

4-Ø 6.6 THRU  
Ø 11 ± 6.8

0.01 A

0.01

15±0.02

- 註:
1. 非標註之倒角 C 0.5
  2. 非標註之圓角 R 0.5
  3. 未標註之尺寸 參照3D
  4. 所有銳角需修整

孔與孔中心距公差 ±0.3	表面處理	陽極霧黑處理		圖名	場域陶瓷吸盤90X90		
鑽孔、沉頭孔公差 +0.25	材料	SKD-61		檔名	90X90真空吸盤		
角度±1° -0.05	計畫代號			件數	個	工件總類	機製件
加工一般公差	設計	2025/10/21	陳信佑	比例	1:2	圖號	
>0 ±0.1	繪圖	2025/10/21	陳信佑	 工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute			
>6 ±0.2	審校						
>30 ±0.3	核准						
>120 ±0.5							
>400 ±0.8		日期	姓名				
>1000 ±1.2							

2			
1			
次序	訂正摘要	日期	負責人